

Munkabeosztás a Quanta 3D SEM/FIB eszközön. 2012. november 5 – november 11.							
	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat	Vasárnap
7							
8	Mikroszkóp beállítása VG	Török János szerviz	NanGenex Ötvös Zsolt nanoporok előzetes vizsgálata (2 minta) VG, HK	OPS-TREND Kft Jászberényi Csaba szupramolekuláris rendszerek (4 minta) ETD, LVSE VG, HK	Baris Adrienn próbamérések ETD, VCd VG, BA		
9							
10							
11							
12	Baris Adrienn próbamérések ETD, vCD VG, BA	Kalácska Szilvia EBSD mérések szigetelő mintákon VG, BA	Biológiai mintákon próbamérések VG, DZ, HK	Dankházi Zoltán EBSD próbamérések VG, DZ	BME Berecz Tibor acél minta EBSD mérése VG, DZ		
13							
14							
15							
16							
17				Labor szeminárium Kalácska Szilvia Diffrakció, Kikuchi vonalak és sávok			
18							
19							
20							
21							

Megjegyzések

DZ	Dankházi Zoltán
HK	Havancsák Károly
VG	Varga Gábor
BA	Baris Adrienn
KSz	Kalácska Szilvia
SzA	Székely Anna